

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0224U002410

Державний реєстраційний номер: 0122U001160

Відкрита

Дата реєстрації: 13-02-2024



1. Етапи виконання

Номер етапу: 2

Назва етапу: Комплексне дослідження процесів формування наноструктур різної вимірності під дією потоків плазми

Початок етапу: 01-2023

Закінчення етапу: 12-2023

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02066769

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Чкалова, буд. 17, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61070, Україна

Телефон: 380573151131

Телефон: 380573151056

E-mail: khai@khai.edu

WWW: <http://www.khai.edu>

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02066769

Адреса: вул. Чкалова, буд. 17, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61070, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380573151131

Телефон: 380573151056

E-mail: khai@khai.edu

WWW: <http://www.khai.edu>

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201040

Напрямок фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 750.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка методів та обладнання для формування оксидних та вуглецевих наноструктур дією потоків плазми

Назва роботи (англ)

Development of methods and equipment for the formation of oxide and carbon nanostructures by plasma flows

Реферат (укр)

Проект присвячений проблемі підвищення ефективності процесів формування наноструктур різної вимірності шляхом розробки наукових засад для створення нового покоління плазмових систем нанотехнології. Систематичні теоретичні та практичні дослідження впливу плазми дозволяють значно (у десятки разів) підвищити швидкість процесів зростання у порівнянні з поширеними на теперішній час методами. В ході виконання проекту проведено експериментальне та теоретичне дослідження зростання наноструктур із застосуванням плазми тліючого, дугового, радіочастотного та мікрохвильового розряду, в результаті чого – запропоновані методи керування впливом іонного бомбардування на процеси отримання наноструктур; сформульовані рекомендації щодо раціональних методів обробки для отримання різних наноструктур (застосування певних джерел плазми, режимів їх роботи, схем розміщення, порядку включення тощо); розроблені рекомендації щодо застосування різних схем електричного живлення зразка для зростання наноструктур; вперше сформульовані технологічні рекомендації щодо режимів формування певних наноструктур, що мають велике значення у промисловості та значну ймовірність практичного впровадження (нанодроти оксиду міді для чутливих елементів рамановської спектроскопії вибухонебезпечних або шкідливих речовин, структури вертикального графену для суперконденсаторів); отримали подальший розвиток теорія і техніка плазмової обробки поверхні за допомогою дугових джерел плазми, що дозволило запропонувати рекомендації для отримання наноструктур на поверхні та у приповерхневих шарах матеріалів; запропоновані нові методи формування активного плазмового середовища шляхом застосування іскрового розряду.

Реферат (англ)

The project is devoted to the problem of increasing the efficiency of processes of formation of nanostructures of different dimensions by developing scientific foundations for the creation of a new generation of plasma systems of nanotechnology. Systematic theoretical and practical studies of the influence of plasma make it possible to significantly (tens of times) increase the speed of growth processes in comparison with the currently common methods. During the implementation of the project, an experimental and theoretical study of the growth of nanostructures was carried out with the use of glow, arc, radio frequency and microwave discharge plasma, as a result of which methods of controlling the influence of ion bombardment on the processes of obtaining nanostructures were proposed; formulated recommendations on rational processing methods for obtaining various nanostructures (use of certain plasma sources, their modes of operation, placement schemes, order of inclusion, etc.); developed recommendations on the application of various schemes of electric power supply to the sample for the growth of nanostructures; for the first time, technological recommendations were formulated regarding modes of formation of certain nanostructures, which are of great importance in industry and a significant probability of practical implementation (copper oxide nanowires for sensitive elements of Raman spectroscopy of explosive or harmful substances, vertical graphene structures for supercapacitors); received further development of the theory and technique of plasma surface treatment using arc plasma sources, which made it possible to offer recommendations for obtaining nanostructures on the surface and in the near-surface layers of materials; proposed new methods of forming an active plasma medium by using a spark discharge.

Індекс УДК: 621.37/.39.002.2:621.9.048.7

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13.33

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Режими формування оксидних та вуглецевих наноструктур різної вимірності у середовищі плазми

Назва продукції (англ): Modes of formation of oxide and carbon nanostructures of different dimensions in the plasma environment

Очікувані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: Електроніка, хімічна, аерокосмічна та будівельна галузі

Опис продукції (укр): Метою проекту є формування наукових засад для суттєвого підвищення продуктивності процесів і забезпечення конкурентоспроможності наноструктур вітчизняного виробництва шляхом розробки та впровадження сучасних плазмових методів зростання з реалізацією нових і відомих технологічних рішень для забезпечення якісних характеристик наноструктур різної вимірності. Для досягнення поставленої мети досліджені умови створення наноструктур різної вимірності (нанодротів, нанотрубок, нанопластівців тощо), а також умови переходу від одного виду до іншого; створені математичні моделі зростання наноструктур різної вимірності для різних методів їх отримання; проведена експериментальна перевірка; сформульовані рекомендації щодо режимів обробки для отримання певних наноструктур. Вперше розроблена єдина математична модель плазмо-стимульованого зростання наноструктур різної вимірності на основі попередніх розробок та нових положень щодо плазмохімічних, балістичних, поверхневих та теплофізичних процесів; запропоновані методи керування впливом іонного бомбардування на процеси отримання наноструктур; сформульовані рекомендації щодо раціональних методів обробки для отримання різних наноструктур (застосування певних джерел плазми, режимів їх роботи, схем розміщення, порядку включення тощо); сформульовані технологічні рекомендації щодо режимів формування нанодротів оксиду міді для чутливих елементів рамановської спектроскопії вибухонебезпечних або шкідливих речовин.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів, технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту, Збільшення обсягів виробництва

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 01.2023-12.2023

Виробник продукції: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Споживачі продукції: Підприємства електронної, хімічної, будівельної та аерокосмічної галузі

Перспективні ринки: Хімічні аналізатори вибухонебезпечних та шкідливих речовин

Права інтелектуальної власності: Подано заявку на видачу охоронного документу

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

Plankovskyy, S., Shypul, O., Tsegelnyk, Y., Brega, D., Tryfonov, O., & Malashenko, V. (2022). Basic Principles for Thermoplastic Parts Finishing with Impulse Thermal Energy Method. In K. Kumar, B. Babu, & J. Davim (Ed.), Handbook of Research on Advancements in the Processing, Characterization, and Application of Lightweight Materials (pp. 49-87). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7864-3.ch003>

Intensification of chemical and heat treatment processes to improve the operational properties of machine parts / K. O. Kostyk, Yu. V. Shyrokyi // Findings of modern engineering research and developments : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. - 554 p. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-207-4-6>

Sparse 2D packing in thermal deburring with shock waves acting effects / S. Plankovskyy, T. Romanova, A. Pankratov, I. S. Litvinchev, Y. Tsegelnyk, O. Shypul P. Vasant // Human-Assisted Intelligent Computing: Modelling, simulations and applications. – 2023. – Book chapter. – IOP Publishing Ltd. – p.1-13. <https://iopscience.iop.org/book/edit/978-0-7503-4801-0/chapter/bk978-0-7503-4801-0ch13>

Елементи систем автоматичного керування роботизованим виробництвом [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Сисоев. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2022. – 136 с.

Hierarchical Nanomaterials by Selective Deposition of Noble Metal Nanoparticles: Insight into Control and Growth Processes / O. Baranov, T. Belmonte, I. Levchenko, K. Bazaka, M. Košíček, U. Cvelbar // Advanced Theory and Simulations. – 2023. – Vol. 6, No. 9. – Article No. 2300288. – P. 1-24. <https://doi.org/10.1002/adts.202300288>

In search of the limits of CuO thermal oxidation nanowire growth by combining experiment and theory / M. Košíček, O. Baranov, J. Zavašnik, U. Cvelbar // Applied Physics Letters. – 2023. – Vol. 123, No. 4. – Article No. 041601. – P. 1-17. <https://doi.org/10.1063/5.0151293>

Recent innovations in the technology and applications of low-dimensional CuO nanostructures for sensing, energy and catalysis / O. Baranov, K. Bazaka, T. Belmonte, C. Riccardi, E. Roman, H. M. Mohandas, S. Xu, U. Cvelbar, I. Levchenko // Nanoscale Horizons. – 2023. – Vol. 8, No. 5. – P. 568–602. <https://doi.org/10.1039/D2NH00546H>

Nanoengineered Carbon-Based Interfaces for Advanced Energy and Photonics Applications: A Recent Progress and Innovations / I. Levchenko, O. Baranov, C. Riccardi, H. E. Roman, U. Cvelbar, E. P. Ivanova, M. Mohandas, P. Ščajev, T. Malinauskas, S. Xu, K. Bazaka // Advanced Materials Interfaces. – 2023. – Vol. 10, No. 1. – Article No. 2201739. – P. 1-34. <https://doi.org/10.1002/admi.202201739>

Recent Progress in Marine Antifouling Technology Based on Graphene and Graphene Oxide Nanocomposite Materials / I. Levchenko, A. Kumar, A. AL-Jumaili, O. Bazaka, E. P. Ivanova, C. Riccardi, H. E. Roman, S. Xu, M. V. Jacob, O. Baranov, K. Bazaka // Advanced Engineering Materials. – 2023. – P. 1-35. <https://doi.org/10.1002/adem.202300541>

Carbon Nanocomposites in Aerospace Technology: A Way to Protect Low-Orbit Satellites / J. Weerasinghe, K. Prasad, J. Mathew, E. Trifoni, O. Baranov, I. Levchenko, K. Bazaka // Nanomaterials. – 2023. – Vol. 13, No. 11. – Article No. 1763. – P. 1-23. <https://doi.org/10.3390/nano13111763>

How to Survive at Point Nemo? Fischer-Tropsch, Artificial Photosynthesis, and Plasma Catalysis for Sustainable Energy at Isolated Habitats / I. Levchenko, S. Xu, O. Baranov, K. Bazaka // Global Challenges. – 2023. – P. 1-15. <https://doi.org/10.1002/gch2.202300086>

Functional Nanomaterials from Waste and Low-Value Natural Products: A Technological Approach Level [Text] / I. Levchenko, M. Mandhakini, K. Prasad, O. Bazaka, E. P. Ivanova, M. V. Jacob, O. Baranov, C. Riccardi, H. E. Roman, S. Xu, K. Bazaka // Advanced Materials Technologies. – 2022. – Article No. 2101471. – P. 1-35. <https://doi.org/10.1002/admt.202101471>

Understanding the Growth of Copper Oxide Nanowires and Layers by Thermal Oxidation over a Broad Temperature Range at Atmospheric Pressure [Text] / M. Košíček, J. Zavašnik, O. Baranov, B. S. Batič, U. Cvelbar // Crystal Growth and Design. – 2022. – Vol. 22, Iss. 11. – P. 6656–6666. <https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c00863>

Diversity of Physical Processes: Challenges and Opportunities for Space Electric Propulsion [Text] / I. Levchenko, O. Baranov, D. Pedrini, C. Riccardi, H. E. Roman, S. Xu, D. Lev, K. Bazaka // Applied Sciences. – 2022. – Vol. 12, Iss. 21. – Article No. 11143. – P. 1-17. <https://doi.org/10.3390/app122111143>

Nanoengineered Carbon-Based Interfaces for Advanced Energy and Photonics Applications: A Recent Progress and Innovations [Text] / I. Levchenko, O. Baranov, C. Riccardi, H. E. Roman, U. Cvelbar, E. P. Ivanova, M. Mohandas, P. Ščajev, T. Malinauskas, S. Xu, K. Bazaka // Advanced Materials Interfaces. – 2022. – Article No. 2201739. – P. 1-34. <https://doi.org/10.1002/admi.202201739>

Ruzaikin, V., Lukashov, I.: Experimental method of ammonia decomposition study based on thermal-hydraulic approach. Results in Engineering 15, 100600 (2022). – P. 1-4. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100600>

Ruzaikin, V., Lukashov, I., Fedorenko, T., Abashin, S. The equilibrium contact angle of ammonia-stainless steel interface, Results in Engineering, 100691 (2022). – P. 1-6. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100691>

Ammonia void fraction in smooth tubes at different gravity orientation / V. Ruzaikin, I. Lukashov, A. Breus, T. Fedorenko // International Journal of Refrigeration. – 2023. – No. 150. – P. 89–99. <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2023.02.006>

Phase separation of two-phase ammonia in horizontal T-junction at low mass velocity / V. Ruzaikin, I. Lukashov, A. Breus, T. Fedorenko // International Journal of Refrigeration. – 2023. – No. 149. – P. 62–72. <https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2022.12.021>

Breus, A., Abashin, S., Lukashov, I., Serdiuk, O.: Anodic growth of copper oxide nanostructures in glow discharge, Archives of Materials Science and Engineering 114(1), 24-33 (2022). <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9850>

Synthesis of metallic alloy particles on flat graphitic interfaces in arc discharge / A. Breus, S. Abashin, O. Serdiuk, Iu. Sysoiev // Archives of Materials Science and Engineering. – 2023. – Vol. 121, No. 2. – P. 49-59. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.8486>

Gnytko, O., Kuznetsova, A. Theoretical research of the chip removal process in milling of the closed profile slots. Archives of Materials Science and Engineering 2022; 113 (2): 69-76 (2022). <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7019>

Optical and electrical investigation of plasma generated by high-energy self-stabilized spark ignition system / M. Janda, K. Korytchenko, O. Shypul, S. Krivosheev, O. Yeresko, A. Kasimov // Physics of Plasmas. – 2023. – Vol. 30. – Article No. 053501. <https://doi.org/10.1063/5.0141261>

Constructions of the experimental-estimation model for releasing combustion products at thermal pulse processing / O. Tryfonov, O. Shypul, S. Plankovsky, V. Garin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol. 6, No. 1 (120). – p. 6-15. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.267798>

Plasma-enhanced thermal growth of copper oxide nanostructures on anode of glow discharge setup [Text] / A. A. Breus, S. Abashin, I. Lukashov, O. Serdiuk, O. O. Baranov // Aerospace technic and technology. – no. 6 (21). – X., 2022. – С. 23-30. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2021.6.03>

Баранов, О., Формування одновимірних оксидних наноструктур шляхом проміжного осадження благородних металів [Текст] / О. Баранов // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Вип. 2. – X., 2022. – С. 21-30. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2022.2.03/1798>

Catalytic synthesis of graphite oxide and graphite nanostructures in transient glow-to-arc plasma discharge [Text] / A. A. Breus, S. Abashin, I. Lukashov, O. Serdiuk, O. O. Baranov // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Вип. 1. – X., 2022. – С. 34-41. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2022.1.04>

Sysoiev, I. Ignition of a vacuum arc discharge in plasma sources by non-traditional methods [Text] / I. Sysoiev, Y. Shyrokyi, A. Sysoiev // Aerospace technic and technology. – no. 4 (22). – X., 2022. – С. 36-45. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2022.4.04>

Sysoiev, I. Increased ignition efficiency vacuum-arc discharge in plasma sources [Text] / I. Sysoiev, Y. Shyrokyi, E. Torosian // Aerospace technic and technology. – no. 2 (22). – X., 2022. – С. 47-54. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2022.2.06>

Shyrokyi, Y. Modeling of conditions for obtaining nanostructures in aluminum alloys under the action of ionizing radiation [Text] / Y. Shyrokyi, I. Sysoiev, T. Postelnyk // Aerospace technic and technology. – no. 2 (22). – X., 2022. – С. 55-63. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2022.2.06>

Гнисько, О. М. Підвищення продуктивності фрезерування профільних пазів за рахунок удосконалення системи видалення стружки [Текст] / О. М. Гнисько, А. В. Кузнецова // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – X., 2022. – № 2. – С. 31 – 37. <http://nti.khai.edu/ojs/index.php/aktt/article/view/aktt.2022.2.06>

Широкий, Ю. В. Теоретичне дослідження температурних полів міді при формуванні наноструктурних шарів у плазмовому середовищі [Текст] / Ю. В. Широкий, А. Ю. Сисоев, Ю. С. Панченко // Авіаційно-космічна техніка та технологія: сб. науч. тр. Нац. аерокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вип. 5.- X.-2022.– С.51-60. <https://doi.org/10.32620/aktt.2022.5.04>

Розробка цифрового близнюка наповнення резервуару газовою сумішшю / В. О. Гарін, Д. А. Ткаченко, О. В. Шипуль, С. О. Заклінський, О. В. Трифонов, С. І. Планковський // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2022. – № 5 (183). – С. 40 – 50. <https://doi.org/10.32620/aktt.2022.5.03>

Модульний автономний автоматичний реєстратор параметрів термоімпульсного оброблення / О. А. Павленко, Є. О. Аксьонов, О. В. Шипуль, С. О. Заклінський // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2022. – № 4 (180). – С. 68 – 78. <https://doi.org/10.32620/aktt.2022.4.08>

Shyrokyi, Y., Kostyuk, G. (2022). Erosion Processes on Copper Electrodes Applied to Growth of Nanostructures in Plasma. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 494-503 <https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-9>

Breus, A., Abashin, S., Lukashov, I., Serdiuk, O., Baranov, O. (2022). Catalytic Growth of Carbon Nanostructures in Glow Discharge. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) *Advances in Design, Simulation and Manufacturing V*. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 375–383 https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_37

Breus, A., Abashin, S., Serdiuk, O., Baranov, O. (2022). Linking Dynamics of Growth of Copper Oxide Nanostructures in Air. In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) *Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 367. Springer, Cham. pp 555–564 https://doi.org/10.1007/978-3-030-94259-5_47

Breus, A., Abashin, S., Lukashov, I., Serdiuk, O., Baranov, O. (2023). Synthesis of Copper Nanoparticles on Graphite Using Transient Glow-to-Arc Discharge Plasma. In: Tonkonogiy, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) *Advanced Manufacturing Processes IV*. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 264–273 https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_25

Shyrokyi, Y., Kostyuk, G. (2022). Investigation of the Influence of Crystallization Energy on the Size of Nanostructures During Copper Ion-Plasma Treatment. In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) *Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 367. Springer, Cham. pp 57–66 https://doi.org/10.1007/978-3-030-94259-5_6

Shypul, O., Plankovskyy, S., Zaklinskyy, S., Pavlenko, O., Garin, V. (2022). Determination of the Mass of Gas in a Reservoir at Filling with a Mixture Component Under the Pressure. In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) *Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 367. Springer, Cham. pp. 166–177 https://doi.org/10.1007/978-3-030-94259-5_16

Kostyk, K., Kostyk, V., Akimov, O., Kamchatna-Stepanova, K., Shyrokyi, Y. (2022). Ensuring the High Strength Characteristics of the Surface Layers of Steel Products. In: Tonkonogiy, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) *Advanced Manufacturing Processes III*. InterPartner. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. pp 292–301 https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_29

Baranov, O. Substrate Thickness as a Control Factor in Growth of Copper Oxide Nanostructures / O. Baranov // *Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, ICTM 2022*. – Lecture Notes in Networks and Systems. – Springer: Cham, 2022. – P. 430–440. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9>

Breus, A. Control of Stress Conditions in Growth of Copper Oxide Nanostructures / A. Breus, S. Abashin, O. Serdiuk // *Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, ICTM 2022*. – Lecture Notes in Networks and Systems. – Springer: Cham, 2022. – P. 111–122. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9>

Baranov, O. Formation of 2D Copper Oxide Nanostructures on Substrates Exposed to Glow Discharge Plasma / O. Baranov // *Advanced Manufacturing Processes V*, InterPartner 2023. – Lecture Notes in Mechanical Engineering. – Springer: Cham, 2023. – P. 247–255. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7>

Baranov, O. Plasma and Deposition of Noble Metals as Control Factors in Synthesis of Copper Oxide Nanostructures / O. Baranov // *Advances in Design, Simulation and Manufacturing V*. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. – 2023. – P. 189–198. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2>

Breus, A. Formation of 2D Carbon Nanosheets and Carbon-Shelled Copper Nanoparticles in Glow Discharge / A. Breus, S. Abashin, O. Serdiuk // *Advanced Manufacturing Processes V*, InterPartner 2023. – Lecture Notes in Mechanical Engineering. – Springer: Cham, 2023. – P. 256–264. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7>

New Complex Treatment to Ensure the Operational Properties of the Surface Layers of Machine Parts / K. Kostyk, X. Chen, V. Kostyk, O. Akimov, Y. Shyrokyi // *Advanced Manufacturing Processes V*, InterPartner 2022. – Lecture Notes in Mechanical Engineering. – Springer: Cham, 2022. – P. 284–293. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8>

Permanent Magnet Synchronous Generator Stabilization System with Induction Motor in ANSYS Twin Builder / V. Pliuhin, V. Herasymenko, A. Trotsai, G. Loktionov, O. Shypul // In: Arsenyeva, O., Romanova, T., Sukhonos, M., Biletskyi, I., Tsegelnyk, Y. (eds) *Smart Technologies in Urban Engineering*. STUE 2023. – Lecture Notes in Networks and Systems. – Vol 808. – Springer: Cham, 2023. – p. 258–270. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46877-3_23

Experimental Setup with Stand-Alone Automatic Modular Logger of Parameters of Thermal Pulse Processing / O. Shypul, O. Pavlenko, Y. Aksonov, S. Zaklinsky // In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, ICTM 2022. – Lecture Notes in Networks and Systems, vol 657. Springer, Cham, 2023. – p. 16–28. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9_2

Development of a Digital Twin of Reservoir Filling by Gas Mixture Component / O. Shypul, V. Garin, D. Tkachenko, S. Zaklinsky, O. Tryfonov, S. Plankovsky // In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, ICTM 2022. – Lecture Notes in Networks and Systems, vol 657. Springer, Cham, 2023. – p. 85–98. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9_2

Investigation of the Electrical Parameters of an Advanced High-Energy Ignition System / K. Korytchenko, M. Janda, O. Shypul, S. Krivosheev, O. Yeresko // In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, ICTM 2022. – Lecture Notes in Networks and Systems, vol 657. Springer, Cham, 2023. – p. 177–188. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9_2

Numerical Simulations of Mixture Formation to Ensuring the Quality of Thermal Deburring / S. Plankovsky, O. Shypul, Y. Tsegelnyk, S. Zaklinsky, O. Bezkorovaina // In: Nechyporuk, M., Pavlikov, V., Kritskiy, D. (eds) Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering, ICTM 2022. – Lecture Notes in Networks and Systems, vol 657. Springer, Cham, 2023. – p. 108–117. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36201-9_2

Сисоев Ю. О. Дослідження систем запалювання вакуумно-дугового розряду у технологічних джерелах плазми [Текст] / Ю. О. Сисоев, О. В. Торосян // Матеріали XXXII міжнародної конференції «Нові технології в машинобудуванні. – Харків : ТОВ «Планета-Прінт». – 2022. – С. 121–123. <https://doi.org/10.32620/NLTMB.22>

Широкий, Ю. В. Теоретичне дослідження умов формування наноструктуру поверхневому шарі алюмінієвого сплаву АК8 [Текст] / Ю. В. Широкий, К. О. Костик // Матеріали XXXII міжнародної конференції «Нові технології в машинобудуванні. – Харків : ТОВ «Планета-Прінт». – 2022. – С. 129. <https://doi.org/10.32620/NLTMB.22>

Торосян, О. В. Моделювання ерозійних процесів у плямах електродів під час вакуумного розряду при формуванні наноструктур [Текст] / О. В. Торосян, Ю. В. Широкий, Г. Д. Торосян // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : Матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., том 2, Чернівці, 26–27 трав. 2022 р. п С. 65. <https://doi.org/10.32620/NLTMB.22>

Torosyan, O. The efficiency of using graphite electrodes necessary for the formation of nanostructures in a plasma environment [Text] / O. Torosyan, Y. Shyrokyi, G. Torosyan // Proceedings XXXII Internat. conf. New Leading Technologies In Machine Building. – 2022. – P. 130. <https://doi.org/10.32620/NLTMB.22>

Torosyan, O. Creation of a model of erosion processes in electrode spots during vacuum discharge [Text] / O. Torosyan, Y. Shyrokyi, P. Zhidiev // Proceedings XXXII Internat. conf. New Leading Technologies In Machine Building. – 2022. – P. 131. <https://doi.org/10.32620/NLTMB.22>

Широкий, Ю. В. Моделювання теплофізичних процесів на електродах при генерації вуглецевих наноструктур у вакуумній дузі [Текст] / Ю. В. Широкий, І. М. Мигловець // Матеріали XXXII міжнародної конференції «Нові технології в машинобудуванні. – Харків : ТОВ «Планета-Прінт». – 2022. – С. 118. <https://doi.org/10.32620/NLTMB.22>

Широкий, Ю. В. Теоретичне дослідження впливу енергії кристалізації на формування наноструктур при іонно-плазмовій обробці міді [Текст] / Ю. В. Широкий, І. М. Мигловець // КЗЯТПС м. Чернівці, 26–27 травня 2022 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернівці : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 1. – С. 99. www.conference-chernihiv-polytechnik.com

Широкий, Ю. В. Ефективне визначення залежності коефіцієнта ерозії від часу життя плями та густини струму на електродах [Текст] / Ю. В. Широкий, О. В. Торосян, П. Р. Жидеев // КЗЯТПС м. Чернівці, 26–27 травня 2022 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернівці : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 72. www.conference-chernihiv-polytechnik.com

Широкий, Ю. В. Електроерозійні процеси на графітовому катоді при формуванні наноструктур у вакуумній дузі [Текст] / Ю. В. Широкий, Н. В. Руденко // X міжнародна науково-практична конференція. 1–5 лютого 2022 р. Івано-Франківськ – Яремче / Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу / – 2022. – Т. 1– № 10 – С. 138 – 140.

Ефективність використання математичної моделі для опису генерації температурних полів / Широкий Ю.В., Торосян О.В., Жидеев П.Р. // КЗЯТПС м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка». – Чернігів. – НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – С. 47. www.conference-chernihiv-polytechnik.com

Побудова просторових залежностей об'єму наноструктур для визначення технологічних параметрів лазерної обробки, що забезпечують їх отримання на сталі У12А / Широкий Ю.В., Костик К.О., Постельник Т.О. // XXXIII All-Ukrainian conference "New leading technologies in machine building". Kharkiv 2023 / Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» – 2023. – В. 33 – С. 129.

Сисоев Ю. О. Усунення продуктів ерозії катода на вікні введення у лазерних системах запалювання вакуумно-дугового розряду / Ю. О. Сисоев, О. В. Торосян // Матеріали тридцять третьої всеукраїнської конференції «Нові технології в машинобудуванні». – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2023. – с. 123-125.

Сисоев Ю. О. Комбінаційний імпульсний вакуумно-дуговий генератор плазми / Ю. О. Сисоев, О. В. Торосян // Матеріали тридцять третьої всеукраїнської конференції «Нові технології в машинобудуванні». – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2023. – с. 126-127.

Пат. на винахід 125380 МПК B01F3/02 B01F13/00 G05D11/00 Україна. Спосіб генерації газової суміші / Планковський С. І., Шипуль О. В., Трифонов О. В., Заклінський С. О., Тевзадзе Г. С.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» заявл. 25.02.2019; опуб. 02.03.2022, бюл. № 10 <https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/168241/>

Пат. на винахід, Україна. Спосіб збудження вакуумно-дугового розряду променем лазера / Сисоев Ю. О., Баранов О. О., Широкий Ю. В., Сисоев А. Ю.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» заяв. N 2022 04383 від 21.11.2022.

Пат. на винахід, Україна. Імпульсне вакуумно-дугове джерело плазми / Сисоев Ю. О., Баранов О. О., Широкий Ю. В., Сисоев А. Ю.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» заяв. N 2023 01817 від 19.04.2023.

Пат. на винахід, Україна. Імпульсне вакуумно-дугове джерело плазми / Сисоев Ю. О., Баранов О. О., Широкий Ю. В., Сисоев А. Ю.; Заявник та патентовласник Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» заяв. N 2023 01817 від 19.04.2023.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 184

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Абашин Сергій Леонідович (к. т. н.)

Бреус Андрій Олександрович (к.т.н.)

Гнисько Олександр Миколайович (к. т. н.)

Косенко Оксана Валеріївна (м.н.с.)

Кот Наталія Іванівна (м.н.с.)

Попов Віктор Васильович (д. т. н.)

Постельник Тетяна Олександрівна (м.н.с.)

Рузайкін Василь Іванович (к. т. н.)

Сердюк Олексій Леонідович (м.н.с.)

Сисоев Юрій Олександрович (д. т. н., професор)

Торосян Олена Василівна (м.н.с.)

Шипуль Ольга Володимирівна

Широкий Юрій Вячеславович (к. т. н., доц.)

Керівник організації:

Литвинов Олексій Миколайович (д. ю. н., професор)

Керівники роботи:

Баранов Олег Олегович (д. т. н., професор)

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.